

2023 年 9 月  
国立研究開発法人科学技術振興機構  
未来創造研究開発推進部  
September 2023  
Department of R&D for Future Creation,  
Japan Science and Technology Agency

戦略的創造研究推進事業(先端的カーボンニュートラル技術開発(ALCA-Next))

令和 5 年度研究開発提案募集 半導体領域 面接選考対象者

e-Rad 課題 ID 一覧

List of Applicants Selected for Interview Screening in the FY 2023 Solicitation and Selection for  
ALCA-Next Program (Semiconductor Area)

ALCA-Next 半導体領域において、下記に記載の面接選考対象となった課題の提案者には、事務局より以下の事項について連絡を差し上げます。

- 面接日時
- 事前にご提出いただく資料
- その他面接選考にあたっての留意事項等

The e-Rad Project IDs of the applicants who are selected for interview screening for the Semiconductor area are as listed below. Those who are selected for an interview will be informed of the following via e-mail:

- The date and time of the interview
- Materials to be submitted before the interview
- Other administrative information on the interview screening

記

23836149

23836166

23836248

23836253

23836297

23836326

23836406

以上